Высоковольтный диод серии В9
Vaher, G.; Vergi, U.; Karuks, O.; Kuusik, E.; Krunks, O.; Tarma, M.; **Tarma, Mati** Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов : сборник материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 1 1978 / с. 5-12 https://www.ester.ee/record=b1273235*est

Результаты разработки эпитаксиально-диффузионного импульсного тиристора
Allikas, E.; Vergi, U.; Karuks, O.; Saks, P.; **Tarma, Mati** Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов : сборник материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 1 1978 / с. 44-49
https://www.ester.ee/record=b1273235*est

Результаты разработок тиристора серии Т13
Vergi, U.; Karuks, O.; Seleninov, K.; Siiner, M.; **Tarma, Mati** Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов : сборник материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 1 1978 / с. 31-38
https://www.ester.ee/record=b1273235*est

Создание и исследование эпидаксиальных многослойных п-р-п+ -структур большой площади
Allikas, E.; Vergi, U.; Vinnal, J.; Saks, P.; Seleninov, K.; **Tarma, Mati** Электротехническая промышленность. Серия: Преобразовательная техника 1976 / с.?

Экспериментальное исследование статики температурных полей в горизонтальной реакционной камере эпитаксиального наращивания
Annus, Arno; Vergi, U.; Pint, E. Автоматика и вычислительная техника : [сборник статей] 1971 / с. 39-43
https://www.ester.ee/record=b2083970*est